

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
21. Oktober 2004 (21.10.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/090523 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G01N 27/22**

[AT/AT]: Dambergerschlag 23. A-4170 Haslach a. d. Mühl
(AT).

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2004/003278**

(22) Internationales Anmeldedatum:
27. März 2004 (27.03.2004)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
103 16 933.4 12. April 2003 (12.04.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **E+E ELEKTRONIK GES.M.B.H.** [AT/AT]; Lang-
wiesen 7, A-4209 Engerwitzdorf (AT).

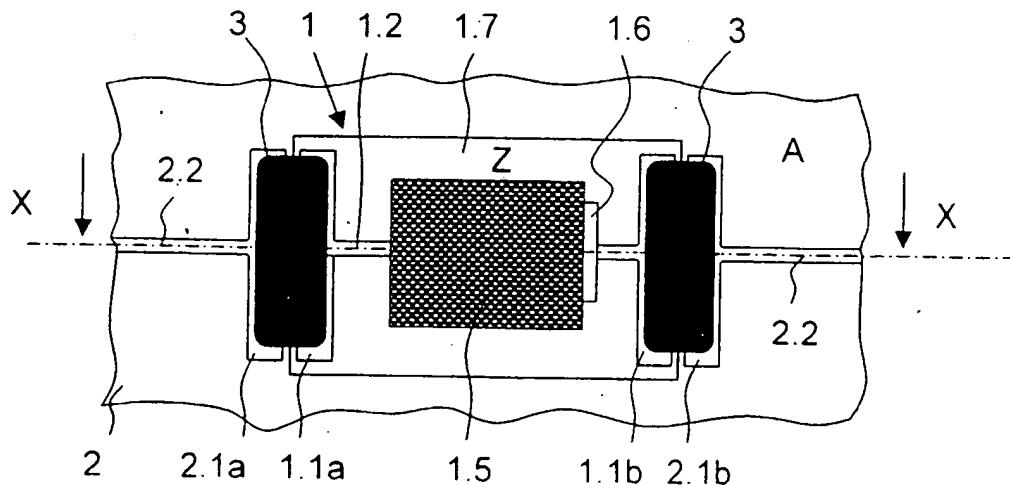
(74) Anwalt: **HOFMANN, Ernst**; Dr. Johannes Heidenhain
GmbH, Patentabteilung, Postfach 12 60, 83292 Traunreut
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AI,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **SENSOR SYSTEM AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME**

(54) Bezeichnung: **SENSORSYSTEM UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG**



(57) Abstract: The invention relates to a sensor system consisting of a thin-film sensor (1) provided with at least one contact area (1.1 a, 1.1 b) on the surface (Z) thereof, and a printed circuit board (2) provided with at least one contact pad (2.1 a, 2.1 b) on the surface (A) thereof. The thin-film sensor (1) is arranged in relation to the surface (A) of the printed circuit board (2) such that the surface (Z) of the thin-film sensor (1) opposes the surface (A) of the printed circuit board (2). In order to transmit sensor currents from the thin-film sensor (1) to the printed circuit board (2), a conductive glue (3) adheres to both the contact area (1.1 a, 1.1 b) of the thin-film sensor (1) and to the contact pad (2.1 a, 2.1 b) on the surface (A) of the printed circuit board (2). The invention also relates to a method for producing one such sensor system.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/090523 A1

01222016112



ZW), curasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Sensorsystem, welches aus einem Dünnschichtsensor (1) mit mindestens einer Kontaktierungsfläche (1.1 a, 1.1 b) an dessen Oberfläche (Z) und einer Leiterplatte (2) mit mindestens einem Kontaktpad (2.1 a, 2.1 b) auf deren Oberfläche (A) besteht. Dabei ist der Dünnschichtsensor (1) bezüglich der Oberfläche (A) der Leiterplatte (2) so platziert, dass die Oberfläche (Z) des Dünnschichtsenors (1) der Oberfläche (A) der Leiterplatte (2) abgewandt ist. Zum Übertragen von Sensorströmen vom Dünnschichtsensor (1) auf die Leiterplatte (2) haftet ein Leitleber (3) sowohl an der Kontaktierungsfläche (1.1 a, 1.1 b) des Dünnschichtsenors (1) als auch am Kontaktpad (2.1 a, 2.1 b) auf der Oberfläche (A) der Leiterplatte (2). Die Erfindung umfasst weiterhin ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Sensorsystems.